УДК 681.51

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НЕЙТРОННО-ШУМОВОГО КОНТРОЛЯ КИПЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ РЕАКТОРОВ ВВЭР Иванов В.И., Иванов Н.И.

Научно исследовательское учреждение «Институт ядерных проблем» БГУ Минск, Республика Беларусь

В системе обеспечения безопасности эксплуатации водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) АЭС одной из важнейших задач является контроль кипения теплоносителя (ТН) во внутриреакторной зоне [1-3]. Экспериментальный контроль времени и мест возникновения кипения ТН по высоте тепловыделяющих сборок (ТВС) позволяет уточнять реальные условия теплосъема в конкретной активной зоне, предотвращать возникновение теплогидравлических кризисов и преждевременных разрушений, существенно точнее определять проектные пределы более напряженных активных зон реактора. Штатные системы нейтронно-шумового контроля [2, 3] основаны на выявлении локальных уменьшений плотности ТН из-за появления паровой составляющей в зонах кипения по распределениям интенсивности «быстрой» шумовой составляющей нейтронного потока $\tilde{U}_{N,i} = f(H)$ по высоте TBC. Это обеспечивается для каждой ТВС 7-ми элементными линейками родиевых детекторов прямой зарядки (ДПЗ).

Существенные сложности в нейтронно-шумовой диагностике начальных стадий локального поверхностного кипения ТН во внутриреакторной зоне ВВЭР заключаются в том, что флуктуации плотности ТН обусловлены не только вариациями плотности из-за локальных изменений паросодержания в зонах поверхностного кипения на ТВС, но и за счет флуктуаций плотности ТН, обусловленных рядом технологических факторов, таких как: вращения лопаток главных циркуляционных насосов, различной температуры петель и холодных ниток первого контура, неоднородности перемешивания ТН в нижней камере смешения, гидроакустических волн, примесей. При этом эффект переноса технологических флуктуаций плотности ТН по высоте ТВС приводит к сложению сигналов со сдвигом фаз, как обусловленных технологических флуктуаций плотности, так и обусловленных поверхностным кипением. Применяемый в [2, 3] принцип получения распределений интенсивности флуктуаций плотности нейтронного потока по высоте TBC $\tilde{U}_{N,i}$ = f(H) путем одновременного непрерывного измерения сигналов всех ДПЗ, распределенных по высоте ТВС вдоль движущегося со скоростью W потока TH, приводит к эффекту свертки флуктуаций плотности ТН различной природы, что затрудняет обнаруживать с высокой достоверностью локальное поверхностное кипение ТН на ранних стадиях.

Суть предложенного нами метода заключается в получении однократных распределений интенсивности шумовой составляющей нейтронного потока по высоте ТВС $\widetilde{U}_{Ni} = f(H)$ на малых парциальных объемах ТН, характеризующихся квазистабильной технологической плотностью в пределах времени получения однократного распределения $\tilde{U}_{N,i} = f(H)$. Это обеспечивается путем последовательной развертывающей выборки и измерения переменной (шумовой) составляющей сигналов всех n = 7 детекторов линейки, синхронизированной со скоростью TH W вдоль TBC. Временная диаграмма метода развертывающей выборки (MBP) детекторов нейтронов по высоте ТВС приведена на рисунке 1, где каждый из сигналов 1c ÷ 7c определяет моменты выборки сигналов соответствующих детекторов нейтронов ДП31÷ ДП37.



Рисунок 1 – Временная диаграмма МРВ детекторов нейтронов

Каждый цикл измерения однократной реализации $\tilde{U}_{N,i} = f(H)$ начинают с детектора нижней зоны TBC (1c, ДПЗ1) и завершают детектором верхней зоны (7c, ДПЗ7). На каждом цикле T_i получение распределений $\tilde{U}_{N,i} = f(H)$ осуществляется путем измерения шумовой составляющей сигналов детекторов в дискретные моменты времени t_i , которые определяются для каждого *i*-того детектора нейтронов в линейке из соотношения:

$$t_i = (i-1) \times (H/nW), \tag{1}$$

где i – позиционный номер детектора в линейке; H – высота (длина) ТВС; n – количество детекторов по высоте ТВС; W – скорость теплоносителя в ТВС.

Частота развертывающей выборки детекторов:

$$F_0 = \frac{1}{T_0} \cong n \frac{W}{H}; \tag{2}$$

длительность выборки сигналов детекторов

$$\tau \le H/n \, W \,. \tag{3}$$

Реализации МРВ требует обеспечения соответствия частоты развертывающей выборки F_0 значениям скорости W потока TH в реакторе.

Длительность полного однократного цикла получения распределений $\widetilde{U}_{N,i} = f(H) T_i$ определяется уравнением:

$$T \cong H/W$$
 (4)

При определении временных параметров развертывающей выборки зададимся возможными абсолютными отклонениями реальной скорости потока TH в реакторе $\pm \Delta W$. В этой связи справедливы уравнения для длительностей циклов развертки с учетом $\pm \Delta W$:

$$T_1 = \frac{H}{W + \Delta W}, \qquad (5)$$

$$T_2 = \frac{\pi}{W - \Delta W}.$$
 (6)

Потребуем, чтобы разность длительностей:

$$T - T_1 \le \tau_k , \qquad (7)$$

$$T_2 - T \le \tau_k , \qquad (8)$$

где τ_k – временной интервал корреляции плотности входного потока TH.

С учетом уравнений (5) и (6) можно записать:

$$\frac{H}{W} - \frac{H}{W + \Delta W} \le \tau_k,\tag{9}$$

$$\frac{H}{W - \Delta W} - \frac{H}{W} \le \tau_k . \tag{10}$$

Из уравнений (9) и (10) получены выражения для определения допустимых значений флуктуаций скорости TH $\pm \Delta W$ для обеспечения синхронизации развертывающих преобразований в зависимости от интервала корреляции плотности TH τ_k .

$$-\Delta W \leq \frac{\tau_k W^2}{H + \tau_k W}, \qquad (11)$$

$$+\Delta W \leq \frac{\tau_k W^2}{H - \tau_k W} \tag{12}$$

и относительных значений флуктуаций

 $+\varepsilon_{W} = \Delta W/W$ и $-\varepsilon_{W} = -\Delta W/W$.

Графики зависимостей $+\varepsilon_W = f(\tau_k)$ и $-\varepsilon_W = f(\tau_k)$ представлены на рисунках 2, 3.

Данные графики показывают, что требования к точности синхронизации выборки детекторов нейтронов возрастают с уменьшением интервала корреляции флуктуаций технологической плотности ТН и позволяют определять границы возможных допусков флуктуаций скорости ТН в реакторе для задания временных параметров развертывающих преобразований МРВ.

Сравнение обнаружительной способности начальных стадий поверхностного кипения методами [2, 3] и МРВ проводилось методом численного моделирования на основе модели потока TH со слабокоррелированной функцией плотности, подчиняющейся распределению Гаусса с различной дисперсией и временем корреляции плотности в пределах $\tau_k = 0.05 \div 3c$ при следующих параметрах:

- скорость ТН W = 4,5 м/с;
- высота обогреваемой зоны ТВС H=3,5 м;
- число ДПЗ в линейке n = 7.







Результаты численного моделирования свидетельствуют о том, что сравниваемые методы имеют примерно одинаковую обнаружительную способность только при относительно больших интервалах корреляции технологической плотности TH, а именно при $\tau_k \ge 0.8c$. При $\tau_k < 0.8 c$ эффективность обнаружения начальных стадий поверхностного кипения МРВ монотонно увеличивается с уменьшением времени корреляции и увеличением дисперсии флуктуаций технологической плотности TH. Так, например, при $\tau_k = \frac{H}{n}W \approx 0.11$ с повышение чувствительности обнаружения поверхностного кипения TH возрастает в 4–5 раз.

Повышение чувствительности МРВ достигается путем минимизации влияния технологических флуктуаций плотности ТН на оценку флуктуаций шумовой составляющей нейтронного потока, обусловленных изменениями плотности теплоносителя из-за появления паровой составляющей в зоне локального кипения по высоте ТВС.

Литература

1. Безопасность ядерных энергетических установок / О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев. – М.: Энергоиздат, 1989 – 280 с. 2. Семченков Ю.М., Мильто В.А., Шумский Б.Е. Внедрение методики контроля кипения теплоносителя в активной зоне ВВЭР – 1000 в систему внутриреакторной шумовой диагностики // Атомная энергия. –2008. – Т. 105, вып. 2. – С. 79–82.

УДК 54.087:681.2.082

3. Калинушкин А.Е., Семченков Ю.М. Современная система контроля, управления и диагностики реакторов ВВЭР большой мощности // Доклады БГУИР. – 2015. – № 2(88). – С. 81–85.

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ОТКЛИКА ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СЕНСОРОВ НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ Реутская О.Г.¹, Таратын И.А.²

¹Белорусский национальный технический университет Минск, Республика Беларусь ²ОАО «Минский НИИ радиоматериалов» Минск, Республика Беларусь

Определение количественного и качественно состава окружающей среды в реальных условиях проводят по средствам различных датчиков и систем. Химические сенсоры являются одними из наиболее оптимальных устройств в соотношении цены и качества. В качестве газочувствительных слоев в таких сенсорах используют каталитические и полупроводниковые соединения. Для снижения энергопотребления при сохранении высокого уровня чувствительности применяют полупроводниковые слои, полученные по золь-гель технологии, которые позволяют достигать качественный результат, а также стабильное и долговременное определение газового состава анализируемой среды [1, 2].

Выбор состава газочувствительного слоя обеспечивает уровень сенсорного отклика к определяемому газу. Это связано с процессами сорбциидесорбции, проходящими на поверхности и внутри самого слоя.

Общепринятая схема подключения сенсорного устройства включает нагреватель и пару информационных электродов, на поверхности которых размещается детектирующий слой. Сигнал определяется величиной изменяющегося напряжения или электросопротивления между электродами [1].

В данной работе представлен полупроводниковый газовый сенсор, выполненный на кремниевой подложке. На поверхности подложки были сформированы нагреватель и информационные электроды. Размещена вся топология на одной стороне кристалла на поверхности мембраны, толщиной 100–120 мкм (рисунок 1).

Газочувствительный слой сформирован на поверхности встречно-штыревой системы. В состав него входит композиция полупроводниковых материалов In₂O₃+SnO₂. Выбор такого состава обусловлен высокой реакционной способностью при воздействии горючих и токсичных газов.

Особенностью такого сенсора является то, что газочувствительный слой одновременно является нагревателем и газоаналитическим слоем в схеме подключения устройства. Вольтамперные характеристики сенсора представлены на рисунке 2.



Рисунок 1 – Фотографическое изображение сенсора на кремниевой подложке



Рисунок 2 – Вольтамперные характеристики сенсора на кремниевой подложке

Как показано на рисунке 2 измерение вольтамперных характеристик проводилось до длительного отжига и после него. Время отжига составило 48 часов. В результате данного процесса наблюдается уменьшение потребляемой мощности и стабилизация характеристик сенсора.

Длительные термоэлектрические отжиги позволяют уменьшить временной «дрейф» сигнала сенсорного устройства, а также проводить измерения сенсорного отклика при мощности потребления от 1 мкВт до 500 мВт.